# 波动光学基础

## 光是电磁波

**电磁波的波源**:凡是做**加速运动**的电荷或电荷系都是发射电磁波的波源。加速运动的电荷在其周围空间产生**变化的电场**,变化的电场又产生**变化的磁场**,这种电场和磁场互相激发、由近及远地传播,就形成了电磁波。

电磁波是横波,是电场强度 E 与磁场强度 H 的矢量波。

$$oldsymbol{E}(oldsymbol{r},t) = oldsymbol{E}_0\cos\omega(t-rac{r}{u})$$

$$oldsymbol{H}(oldsymbol{r},t) = oldsymbol{H}_0\cos\omega(t-rac{r}{u})$$

- E(r,t): 电场强度矢量,描述空间某点在某一时刻电场的强弱与方向。
- H(r,t): 磁场强度矢量,描述空间某点在某一时刻磁场的强弱与方向。
- **r**: 从坐标原点到场点的**矢径**(位矢)。
- u: 电磁波在均匀介质中的**传播速率**。

## 平面简谐电磁波的特性

- 1. 电磁波场矢量 E 和 H 在同一地点同时存在,相位相同,并以相同的速度传播。
- 2. E 和 H 互相垂直,且两者都与波的传播方向(波速 u 的方向)垂直,E, H, u 三者满足**右手螺旋** 定则。
- 3. 在空间任意一点处,E 和 H 的振幅在量值上满足关系:

$$\sqrt{\varepsilon}E_0 = \sqrt{\mu}H_0$$

其中  $\varepsilon=arepsilon_rarepsilon_0$ ,  $\mu=\mu_r\mu_0$  分别是介质的总介电常数和总磁导率。

4. 电磁波的传播速率 u 由介质的介电常数  $\varepsilon$  和磁导率  $\mu$  共同决定:

$$u=\sqrt{\frac{1}{\varepsilon\mu}}$$

🦞 提示:

• 在**真空**中, $\varepsilon_r=1$ ,  $\mu_r=1$ ,电磁波的传播速率即为真空中的光速:

$$c=rac{1}{\sqrt{arepsilon_0\mu_0}}pprox 2.9979 imes 10^8 \mathrm{m/s}$$

- $arepsilon_0$  是**真空介电常数**, $\mu_0$  是**真空磁导率**,都是基本物理常数。
- $\varepsilon_r$  是介质的相对介电常数(或称介电常数), $\mu_r$  是介质的相对磁导率。
- 5. 电磁波在两种不同介质的分界面上会发生**反射**和**折射**。电磁波在真空中的速率 c 与在某种介质中的速率 u 之比称为该介质的**绝对折射率** n (简称折射率):

$$n = \frac{c}{u} = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$$

对于**非铁磁性介质**, $\mu_r \approx 1$ ,因此折射率 n 可近似为:

$$npprox\sqrt{arepsilon_r}$$

## 电磁波的能量

电磁波是电磁场在空间的传播,电磁场是具有能量的,电磁波的传播伴随着电磁能的传播,电磁波所携带的电磁能也称辐射能。单位时间通过垂直电磁波传播方向单位面积的辐射能称为能流密度。

已知电场和磁场的能量密度分别为:

$$w_e = rac{1}{2}arepsilon E^2, \quad w_m = rac{1}{2}\mu H^2.$$

所以电磁场总的能量密度为:

$$w=w_e+w_m=rac{1}{2}(arepsilon E^2+\mu H^2)$$

设在垂直于电磁波传播方向上取一面积元 dA,则在 dt 时间内通过面积元 dA 的辐射能应为 wudAdt,则能流密度(即坡印廷矢量的大小)为:

$$S=rac{wudAdt}{dAdt}=wu=rac{1}{2}(arepsilon E^2+\mu H^2)\sqrt{rac{1}{arepsilon \mu}}$$

也可表示为:

$$S = EH$$

E、H和u 三者构成右螺旋关系,而辐射能的传播方向与波速一致,因此,坡印廷矢量可表示为:

$$oldsymbol{S} = oldsymbol{E} imes oldsymbol{H}$$

对平面简谐电磁波,上式可写成:

$$oldsymbol{S} = oldsymbol{E_0} imes oldsymbol{H_0} \cos \omega (t - rac{r}{u})$$

显然  $m{S}$  的大小在极大值与极小值之间做周期性变化。频率很高时, $m{S}$  是一个随时间变化很快的函数,难以测量,因此我们用求平均值的方法量度电磁波能流密度的大小。在一个周期  $m{T}$  内平均能流密度的大小用  $m{I}$  表示,有:

$$I = \langle S 
angle = rac{1}{T} \int_t^{t+T} E H dt$$

#### 其中符号〈〉表示对时间的平均。

在光学中通常把平均能流密度 I 称为光强。

平面简谐电磁波的平均能流密度为:

$$I=rac{1}{T}\int_t^{t+T}E_0H_0\cos^2\omega(t-rac{r}{u})dt=rac{1}{2}E_0H_0=rac{1}{2}\sqrt{rac{arepsilon}{\mu}}E_0^2$$

平均能流密度正比于电磁波中电场强度振幅的平方。

一般常用平均能流密度的相对大小而不是其绝对值,此时:

$$I \propto \frac{1}{2}E_0^2$$

该表达式是从平面简谐波导出并且定义的,但是其对一般类型的波也是适用的,至少可作近似表达式。

## 光的特性

- 可见光的波长范围为 0.4 ~ 0.76 µm (微米)。
- 对应的频率范围为 7.5 × 10<sup>14</sup> Hz ~ 3.9 × 10<sup>14</sup> Hz。
- 引起视觉和光化学效应的是光波中的**电场矢量** E。
- 由于带电粒子受电场的作用力远大干磁场作用力,因此常将 E 矢量称为**光矢量**。
- 光强通常用 E 表示而不用 H。

## 光源与光波的叠加

## 光源

光源: 指发光的物体。任何发光过程都伴随着物体内部的能量变化。

**发光机理**: 当原子或分子从**高能态**跃迁到**低能态**时,如果能量以光的形式释放,物体就会发光。

#### 常见发光过程:

• 热辐射: 物体因加热而发光(如白炽灯)。

• **电致发光**: 电能直接转换为光能(如LED、气体放电)。

• 光致发光: 物质吸收光子后重新辐射出光(如荧光、磷光)。

• 化学发光: 化学反应过程中产生的光(如萤火虫)。

光源发出的光是大量**简谐波**的叠加,这些光波的**频率和振幅**通常各不相同。

## 光波的叠加

#### 干涉现象

当两束光波满足以下相干条件时:

- 1. 频率相同
- 2. 振动方向平行
- 3. 相位差恒定

在光波重叠区域会出现:

- 某些点合成光强大于分光强之和
- 某些点合成光强小于分光强之和
- 形成明暗相间、稳定分布的干涉条纹

这种叠加称为**相干叠加**,满足条件的光称为**相干光**。

不满足相干条件的叠加称为**非相干叠加**。

### 数学描述

设两光波在 P 点的振动方程为:

$$E_1 = E_{01}\cos(\omega_1 t - rac{\omega_1 r_1}{u} + arphi_1)$$

$$E_2=E_{02}\cos(\omega_2 t-rac{\omega_2 r_2}{u}+arphi_2)$$

P 点的合光矢量  $E_P$  为:

$$\boldsymbol{E}_P = \boldsymbol{E}_1 + \boldsymbol{E}_2$$

合振动的光强  $I_P$  与合振幅的平方成正比,即:

$$egin{aligned} I_P \propto E_P^2 &= (m{E}_1 + m{E}_2)^2 \ &= E_1^2 + E_2^2 + 2m{E}_1 \cdot m{E}_2 \end{aligned}$$

对时间求平均后,得到合成光强:

$$I_P = I_1 + I_2 + 2 \langle m{E}_1 \cdot m{E}_2 
angle$$

其中第三项  $2\langle \boldsymbol{E}_1\cdot\boldsymbol{E}_2\rangle$  称为干涉项,决定了两光波叠加的性质。

#### 干涉项 $\langle \boldsymbol{E}_1 \cdot \boldsymbol{E}_2 \rangle$ 的展开

两项点积的结果为:

$$egin{aligned} m{E}_1 \cdot m{E}_2 &= E_{01} E_{02} \cos(\omega_1 t + lpha_1) \cos(\omega_2 t + lpha_2) \ &= rac{1}{2} E_{01} E_{02} \left\{ \cos[(\omega_1 + \omega_2) t + (lpha_1 + lpha_2)] + \cos[(\omega_1 - \omega_2) t + (lpha_1 - lpha_2)] 
ight\} \end{aligned}$$

其中 
$$\alpha_1 = -\frac{\omega_1 r_1}{u} + \varphi_1$$
,  $\alpha_2 = -\frac{\omega_2 r_2}{u} + \varphi_2$ 。

对时间求平均:

$$\langle m{E}_1 \cdot m{E}_2 
angle = rac{1}{2} E_{01} E_{02} \langle \cos[(\omega_1 + \omega_2)t + (lpha_1 + lpha_2)] 
angle + rac{1}{2} E_{01} E_{02} \langle \cos[(\omega_1 - \omega_2)t + (lpha_1 - lpha_2)] 
angle$$

### 叠加类型分析

- 1. 非相干叠加(干涉项为零):
  - 当 $\boldsymbol{E}_1 \perp \boldsymbol{E}_2$ 时,〈 $\boldsymbol{E}_1 \cdot \boldsymbol{E}_2$ 〉=  $0_\circ$
  - 当 $\omega_1
    eq\omega_2$ 时, $\langle m{E}_1\cdotm{E}_2
    angle=0$ 。
  - 当  $\omega_1=\omega_2$  但相位差  $(\varphi_1-\varphi_2)$  不恒定,时间平均  $\langle {m E}_1\cdot {m E}_2 \rangle=0$ 。

此时合成光强为两光强直接相加:

$$I_P = I_1 + I_2$$

#### 2. 相干叠加:

当满足相干条件时,干涉项不为零。设  $\omega_1=\omega_2=\omega$ ,相位差  $\Delta \varphi$  恒定:

$$I_P = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}\cos(\Deltaarphi)$$

其中相位差:

$$\Delta arphi = arphi_2 - arphi_1 + rac{\omega}{u}(r_1 - r_2)$$

• 当  $\Delta \varphi = \pm 2k\pi \ (k=0,1,2,\ldots)$  时, $\cos(\Delta \varphi) = 1$ ,出现明条纹:

$$I_{
m max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}$$

• 当  $\Delta \varphi = \pm (2k+1)\pi$   $(k=0,1,2,\ldots)$  时, $\cos(\Delta \varphi) = -1$ ,出现暗条纹:

$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1I_2}$$

• 特别地,当  $I_1 = I_2 = I_0$  时:

$$I_{\max} = 4I_0, \quad I_{\min} = 0$$

干涉条纹对比度最大,效果最明显。

通常取可见度  $\eta$  作为条纹清晰度的量度:

$$\eta = rac{I_{
m max} - I_{
m min}}{I_{
m max} + I_{
m min}}$$

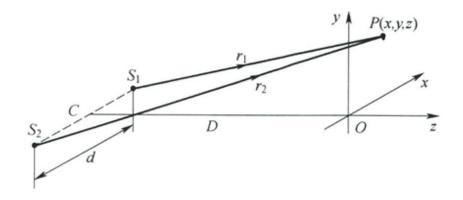
可以看出,当  $I_{\min}=0$  (暗纹全暗) 时, $\eta=1$ ,此时条纹最清晰;当  $I_{\min}\to I_{\max}$  时, $\eta\to0$ ,条纹模糊不清。

#### 总结:

干涉项不为零时,光波的叠加称为相干叠加,产生稳定的干涉图样。 两束光产生干涉的条件(称为<mark>相干条件</mark>)有:

- 频率相同
- 相位差恒定
- 光矢量振动方向平行

## 获得相干光的方法: 杨氏双缝实验



### 实验装置与假设

•  $S_1S_2=d$ : 双缝间距

• D: 双缝到屏幕的距离

•  $D\gg d$ : 实现近似计算的关键条件

• P: 屏上任意一点,坐标为 (x,y)

•  $r_1, r_2$ : 分别表示  $S_1, S_2$  到 P 点的距离

### 波程差推导

根据几何关系:

$$r_1^2=D^2+\left(x-rac{d}{2}
ight)^2$$

$$r_2^2=D^2+\left(x+rac{d}{2}
ight)^2$$

两式相减:

$$r_2^2-r_1^2=(r_2-r_1)(r_2+r_1)=2xd$$

波程差表达式:

$$\delta=r_2-r_1=rac{2xd}{r_2+r_1}$$

利用近似条件  $D\gg d$ :

$$r_2 + r_1 pprox 2D$$

得到波程差的近似表达式:

$$\delta = \frac{xd}{D}$$

相应的两相干波在 P 点相位差为:

$$\Delta arphi = arphi_1 - arphi_2 + rac{\omega}{c} \delta = arphi_1 - arphi_2 + rac{2\pi}{\lambda} \delta$$

由实验条件知  $\varphi_1 = \varphi_2$ ,可得两相干波在 P 点的相位差:

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{xd}{D}$$

### 干涉条件与条纹特征

#### 明纹条件(相长干涉):

$$\delta = rac{xd}{D} = \pm k\lambda \quad (k=0,1,2,...)$$

明纹位置:

$$x = \pm k \frac{D\lambda}{d}$$

#### 暗纹条件(相消干涉):

$$\delta=rac{xd}{D}=\pm(2k+1)rac{\lambda}{2}\quad (k=0,1,2,...)$$

暗纹位置:

$$x = \pm (2k+1)\frac{D\lambda}{2d}$$

条纹的位置只与 x 有关,条纹的走向是平行于 y 轴的。

#### 1. 条纹间距:

屏上相邻明条纹或相邻暗条纹间距为:

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$$

由于光的波长  $\lambda$  值很小,只有 d 足够小而 D 足够大,使得干涉条纹间距  $\Delta x$  大到可以分辨,才会观察到干涉条纹。对一定波长  $\lambda$  的单色光,相邻条纹间距相等。

#### 2. 波长测量:

对入射的单色光,若已知 d 和 D 值,可以测出 k 级条纹与中央明条纹的距离而算出单色光的波长  $\lambda$  值。

#### 3. 波长与条纹关系:

若 d 与 D 保持不变, $\Delta x$  正比于波长  $\lambda$ ,波长大的相邻条纹间距大,波长小的相邻条纹间距小。

#### 4. 装置参数影响:

- $\Delta x \propto D$ : 屏幕越远,条纹越疏
- $\Delta x \propto \frac{1}{d}$ : 缝距越小,条纹越疏

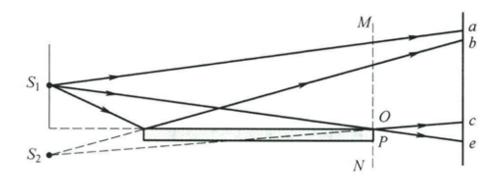
### 物理意义

杨氏双缝实验首次在实验上证实了:

- 光的波动性
- 光的干涉现象
- 提供了一种精确测量光波波长的方法
- 为光的波动说奠定了实验基础

**提示**:实际实验中,为了获得清晰的干涉条纹,需要保证  $D\gg d$  的条件成立,通常 d 约为  $0.1{
m mm}$  量级,D 约为  $1{
m m}$  量级。

## 获得相干光的方法: 劳埃德镜实验



## 实验装置与构造

根据图示, 劳埃德镜实验装置包含:

• 劳埃德镜: 一块下表面涂黑的平玻璃片或金属平板

• **光源**: 狭缝  $S_1$ 

• 反射面: 光线以掠入射角(近90°的入射角)入射

• **虚光源**: 反射光如同从  $S_1$  的虚像  $S_2$  发出

• 观测屏:接收干涉条纹,特别关注与镜面边缘接触的区域

### 实验原理与干涉机制

 $S_1$  和  $S_2$  形成一对**相干光源**,它们发出的光在屏上(bc区)相遇,产生明暗相间的干涉条纹。

#### 波程差计算:

设  $S_1S_2=d$  (等效双光源间距),D 为光源到屏幕的距离

屏上任意点 P 的波程差:

$$\delta = \frac{xd}{D}$$

#### 干涉条件:

• 明纹条件:  $\delta = \pm k\lambda$  (k = 0, 1, 2, ...)

• 暗纹条件:  $\delta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$  (k=0,1,2,...)

关键现象: 半波损失的实验证据

#### 实验发现:

当屏移到与平面镜边缘接触处(图中接触点):

• 理论计算:波程差为零,应出现明条纹

• 实际观测: 却出现暗条纹

• 所有条纹的明暗情况都与理论预期相反

#### 物理解释:

这是由于光从**光疏介质射向光密介质**(空气 $\rightarrow$ 玻璃)在分界面反射时,发生了相位差 $\pi$ 的突变,等效于反射光的波程附加了半个波长:

$$\delta_{
ext{SK}} = rac{xd}{D} + rac{\lambda}{2}$$

因此在接触点处:

$$\delta_{{
m sk}}=rac{\lambda}{2}$$

正好满足暗纹条件,完美解释了实验现象。

### 实验设计的关键要点

采用掠入射形式的两个重要原因:

1. **保证相位改变**  $\pi$ : 确保发生半波损失现象

2. 获得相近振幅: 使反射光与直射光具有相近的振幅, 从而获得清晰、对比度高的干涉条纹

**? 理论说明**:这两点的严格理论证明超出了基础教材的范围,但实验现象明确证实了其正确性。

### 重要结论与物理意义

1. 证实半波损失: 为光的电磁理论提供了关键实验证据

2. **验证相位突变**:证实光在光密介质反射时会发生 $\pi$ 的相位跃变

3. 波动性验证: 进一步证实了光的波动性质

4. 实验方法价值:提供了一种简单有效的获得相干光的方法

#### 实践提示:

• 在计算光波叠加时,若存在半波损失,必须计入附加的  $\frac{\lambda}{2}$  波程差

• 忽略半波损失会导致与实际情况完全相反的结果

• 劳埃德镜实验装置简单,但现象明显,是演示光干涉和半波损失的经典实验